



特許証
(CERTIFICATE OF PATENT)

特許第4403578号
(PATENT NUMBER)

発明の名称(TITLE OF THE INVENTION)

基板処理装置及び基板処理方法

特許権者(PATENTEE)

東京都新宿区神楽坂3丁目1番地17

アンカー・ビジネス・システムズ株式会社

滋賀県大津市今堅田3丁目4番25号

株式会社クリスタル光学

発明者(INVENTOR)

永田 隆一
桐野 宙治

出願番号(APPLICATION NUMBER)

特願2005-042620

出願年月日(FILING DATE)

平成17年 2月18日 (February 18, 2005)

この発明は、特許するものと確定し、特許原簿に登録されたことを証する。
(THIS IS TO CERTIFY THAT THE PATENT IS REGISTERED ON THE REGISTER OF THE JAPAN PATENT OFFICE.)

平成21年11月13日 (November 13, 2009)

特許庁長官 (COMMISSIONER, JAPAN PATENT OFFICE)

細野 哲弘

